

山形大学米沢キャンパス プロジェクト研究員  
(有機エレクトロニクスイノベーションセンター) の公募

1. 募集人員 1名
2. 職 種 プロジェクト研究員
3. 職務内容 硯里研究室では、ウェットプロセスによるウルトラハイバリア膜の研究を行っており、主にデバイスに応用するバリア技術に関する研究に従事していただきます。
4. 勤務先 有機エレクトロニクスイノベーションセンター (副センター長 硯里 善幸 教授)  
(山形県米沢市アルカディア1丁目808番48)
5. 雇用期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで  
(予算、勤務の状況等を考慮し、雇用を更新することがある。ただし、再び雇用された場合においてもNEDOプロジェクトの事業終期である2026年3月31日を超えることはない。)
6. 勤務形態 週5日勤務 (月～金)  
1日7時間45分 8:30～17:00 (休憩45分)
7. 休 日 土曜日, 日曜日, 国民の祝日, 年末年始等
8. 休 暇 年次有給休暇 有 (採用日に契約期間に応じ付与)  
その他の休暇 忌引休暇等
9. 給 与 年額 3,900,000円  
(※本学の規定により、応募者の経歴や専門性により変動する。)
10. 諸 手 当 実態に応じて通勤手当, 超過勤務手当, 休日手当を支給
11. 社会保険等 1) 社会保険の加入状況 (文部科学省共済組合) 有  
2) 雇用保険の適用 有  
3) 労働災害による補償 有
12. 応募資格 1) 博士の学位を有する者、またはこれに準ずる業績を有する方  
2) 専門分野の研究業績が顕著であり、現在活発に研究を展開している方  
または意欲的に研究に取り組める方  
デバイス関連研究、薄膜関連研究に興味がある方の応募をお待ちしております。
13. 提出書類 1) 履歴書 (写真貼付, 高等学校卒業以降の学歴, 職歴を明記)  
2) 職務経歴書  
3) 研究業績書 (業績リスト) 自由記載  
1. 査読付原著論文  
2. 査読付プロシーディングス  
3. 著書、解説、その他出版物  
4. その他特記事項 (外部研究資金獲得状況・知財・受賞等)
14. 応募期限 令和5年2月28日 (火) 17時 必着
15. 書類提出先 〒992-8510山形県米沢市城南四丁目3-16  
山形大学米沢キャンパス事務部総務課企画総務担当 宛  
※封筒の表に「プロジェクト研究員 (有機エレクトロニクス部門) 応募書

類在中」と朱書し簡易書留で郵送してください。

原則として提出書類は返却しません。なお、提出書類の個人情報については、選考以外の目的には使用しません。

16. 選考方法 書類による一次選考を行います。その後、選出された方に対して面接による二次選考を行います。採否の結果については、決定次第応募者に通知します。面接の際の旅費等負担は本人の負担となります。
17. 問合せ先 山形大学米沢キャンパス事務部総務課企画総務担当  
TEL : 0238 (26) 3700